

# Wafer Presentation System

High Performance Wafer Handling Products

**WPR 型 自動ウエハ検査システム**  
Single Wafer Presenter & Rotation



<オプション>  
専用 Black Box の製作も承ります

- 25 枚のカセットから一枚づつウエハを持ち上げて回転させます
- 25 枚のウエハの検査時間は 2 分以下です
- 奇数、偶数、連続検査の複数プログラムを搭載しています
- 回転検査角度はご要求に応じプログラム可能です
- 100mm、150mm、200mm ウエハ用です

**H-SQUARE**  
CORPORATION

**ナガセテクノエンジニアリング株式会社**

◇横浜市港北区新羽町 887

TEL 045-541-0208 FAX 045-541-0237

◇大阪市淀川区三津屋南 1-1-33

TEL 06-6838-8824 FAX 06-6838-8828